分布式过程监控

背景与意义

• 背黒

- 1. 随着工业规模与复杂程度逐渐变大,大多数学者采用全厂过程监控,当局部设备(节点)发生故障时,会影响到一小部分的变量,而不是整个过程。
- 2. 设备之间通常不是独立工作的,因此考虑变量之间的依赖关联并剔除冗余有利于提升监控性能。

• 面临问题

- 1. 根据过程先验知识以及监控性能设计合适的子系统分解;
- 2. 通过合适的分块策略维持块之间的关联信息,避免破坏变量之间的依赖关系;
- 3. 建立局部的监控模型有利于故障的定位以及隔离,可以方便进一步的根因溯源。

局部-全局监控

基于图论的子系统分解

- 分布式模式识别的扩展前向选择 (Extended forward selection for distributed pattern recognition, EFSDPR)
- 第一步: 选择传感器

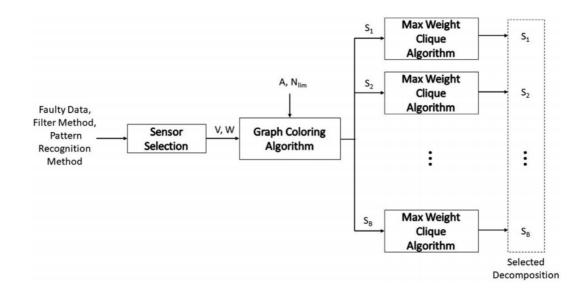
需要有标记的故障样本,用户指定一种特征选择方法,用它对故障数据进行诊断,根据传感器在区分故障类别时的**误报率**对传感器排名。

定义空集V,添加集U包含所有传感器,若误报率较低,向V中添加传感器,直到U中所有传感器被遍历;最终输出选择的传感器,还可以输出权重。

- 第二步: 配置传感器

应用图着色算法找到系统的非重叠子块;

为子块选定传感器, 使传感器的权重最大并满足约束条件, 实质是最大权重团算法;



- 扩展子系统和传感器分配 (Extended subsystem and sensor allocation, ESASA)
- 当工厂还未运行时,需要确定监控点数量以及对应分配的传感器

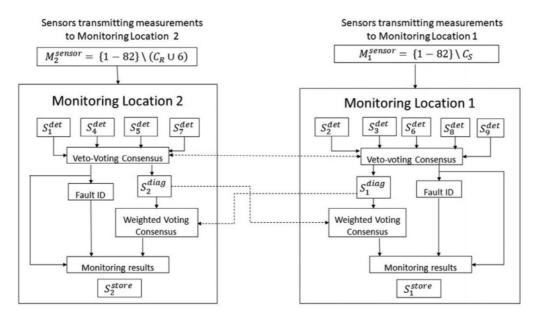
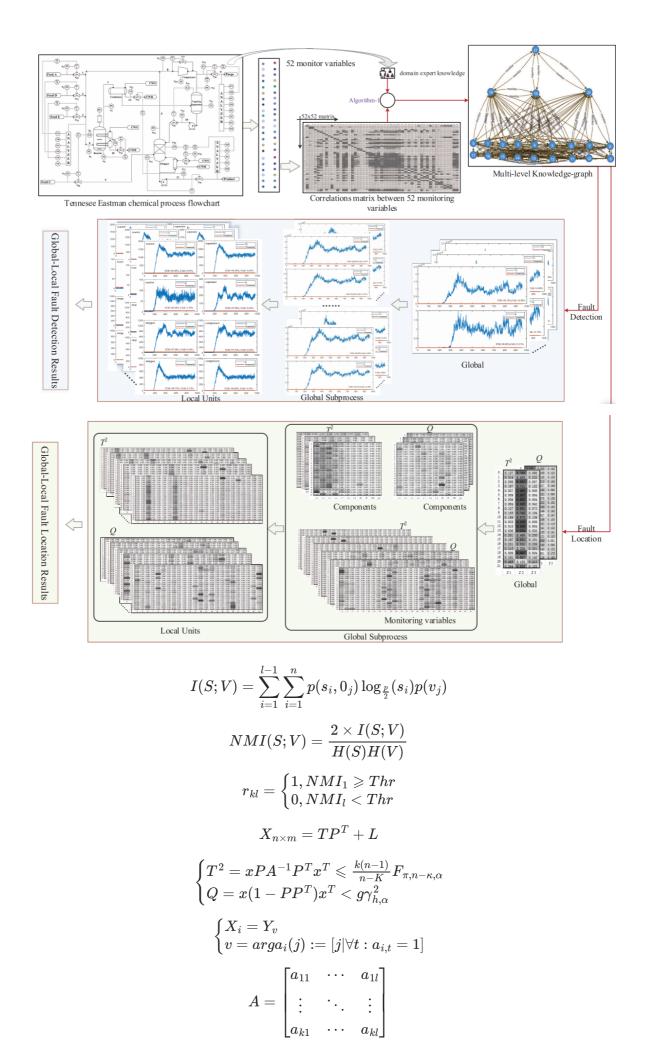


Fig. 4. Schematic of the distributed configuration used for monitoring TEP.

- 1. 每个子块使用测量值进行假设检验, 检测到故障时, 将信息传给另一个系统;
- 2. 使用模式识别算法诊断故障类别,并将信息传给另一个系统;
- 3. 使用加权投票共识机制选择要监控的子块;
- 4. 故障识别:找到失控传感器相对于正常状态下的偏差,对传感器进行排名,若故障并非以往诊断的类别,操作员可以根据这个信息进行诊断。

图信息聚合

多级知识图谱



1. 计算变量之间的标准化后互信息熵作为两者之间的关系;

- 2. 根据关系构造邻接矩阵;
- 3. 计算每个节点的监控变量;
- 4. 利用PCA进行特征分解,构造统计量、阈值,进行故障检测;
- 5. 计算局部变量的贡献率进行故障定位。

$$egin{aligned} Q &= ||cx|^2 = \sum_{i=1}^m Cont_i^q \ &Cont_i^Q = (\xi_i^r \widehat{C}x)^2 \ &T^2 = (x^T D x) = |D^{1/2}x|^2 = \sum_{i=1}^m Cont_i^{T^2} \ &Cont_i^{T^2} = (\xi_i^T D^{1/2}x)^2 = x^T D^{1/2} \xi_i \xi_i^{l-1} D^{1/2}x \end{aligned}$$